



En virtud de las atribuciones que me están conferidas, y de acuerdo con lo establecido por el Artº. 202 de los Estatutos de esta Universidad Politécnica de Madrid, vengo en designar a los miembros de la Mesa de Contratación en el procedimiento abierto para la adjudicación del **suministro e instalación de sistema Láser para Litografía Submicrométrica para el Centro de Materiales y Dispositivos Avanzados para Tecnologías de la Información ubicado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid.**

**PRESIDENTE:** D. Adolfo Cazorla Montero, Sr. Vicerrector de Asuntos Económicos.

**VOCALES:** D. Sixto García Alonso, Sr. Gerente.

D. José Manuel Otón Sánchez, Sr. Director del Centro de Materiales y Dispositivos Avanzados para Tecnologías de la Información

D. Rodolfo Carretero Canet, Sr. Jefe del Servicio de Control y Auditoría Interna.

D<sup>a</sup>. Araceli García Sánchez, Sra. Asesora Letrada del Gabinete de Asesoría Jurídica.

**SECRETARIA:** D<sup>a</sup>. Rosa M<sup>a</sup> Pérez Martínez, Sra. Jefa del Servicio de Contratación.

Madrid, 23 de abril de 2012. EL RECTOR, JAVIER UCEDA ANTOLÍN.